ХХХІV Неделя науки СПбГПУ. Материалы межвузовской научно-технической конференции. Ч.Ш: С.170-171, 2006. © Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2006.

УДК 621.791

Е.В.Земляков (асп., каф. СиЛТ), Г.А.Туричин, д.т.н., проф.

1

КИНЕТИКА ПЛАЗМЫ КОМБИНИРОВАННОГО РАЗРЯДА В ГАЗОВОЙ СМЕСИ ПРИ ЛАЗЕРНО-ДУГОВОЙ СВАРКЕ

При лазерно-дуговой сварке плазма оптического разряда, формирующая плазменный факел, оказывает значительное влияние на ход сварочного процесса. В отличие от лазерной сварки, в процессе которой формирование плазмы приводит лишь к поглощению и рефракции лазерного излучения при его прохождении через факел, при лазерно-дуговой сварке, плазменный факел является областью, определяющей взаимное влияние лазерного и дугового источников нагрева, наличием которого обычно объясняют повышение эффективности нагрева металла при совместном действии лазерного луча и электрической дуги. Структура и свойства плазменного факела в этом случае зависят не только от параметров лазерного излучения, состава и расхода защитного газа, но и от параметров электрической дуги.

Теоретическое описание как лазерно-индуцированной, так и дуговой плазмы обычно основывается на предположении о локальном термическом равновесии. В этом случае температура плазмы определяет ее степень ионизации, и соответственно, все связанные с ней параметры. Однако в условиях лазерной сварки, плазма оптического разряда не является равновесной, и описание плазмы гибридного лазерно-дугового разряда должно основываться на решении кинетического уравнения для энергетического спектра электронов с учетом химического состава и газовой динамики плазменного факела, которые, в свою очередь, зависят от плотности объемного тепловыделения, определяемой степенью ионизации плазмы.

Для определения макроскопических свойств плазмы комбинированного разряда необходимо решить кинетическое уравнение для энергетического спектра электронов, которое может быть записано в следующем виде:

$$\frac{\partial n(\varepsilon)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \left[A \varepsilon^{\frac{3}{2}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \frac{n(\varepsilon)}{\varepsilon^{\frac{1}{2}}} + 2 \cdot m \cdot \varepsilon \cdot n(\varepsilon) \cdot \sum_{j=1}^{4} \frac{v_{ij}}{M_j} \right], \quad \text{где} \quad A = \frac{e^2}{3 \cdot m} \left(\frac{2 \cdot E_d^{-2}}{\sum_{j=1}^{4} v_{ij}} + \frac{E_l^{-2} \cdot \sum_{j=1}^{4} v_{ij}}{\left(\left(\sum_{j=1}^{4} v_{ij} \right)^2 + \sigma^2 \right) \right),$$

 E_{∂} – напряженность электрического поля дуги; $E_{\pi} = \left(\frac{8 \cdot \pi}{c} \cdot I\right)^{1/2}$ – напряженность лазерного поля; I – интенсивность лазерного излучения; $v_{ij} = v_e \cdot \sigma_{irj} \cdot N_j$ – транспортная частота столкновений электронов с частицами j-ого (j=1 – гелий, j=2 – железо) сорта; v_e – скорость электронов; σ_{tri} – транспортное сечение рассеяния электронов на частицах j-ого сорта; M_i – масса частиц (атомов, ионов) j-ого сорта; N_i – концентрация частиц j-ого сорта.

условия Граничные кинетическому уравнению определяются условием к квазистационарности (сохранением количества заряженных частиц) и ограниченностью спектра «на бесконечности»: 1. $-\frac{A}{2}n\Big|_{\varepsilon=0} = 2\left(A\varepsilon\frac{\partial n}{\partial\varepsilon} - \frac{A}{2}n + \frac{2m}{M}\sum_{i=1}^{4}v_{ij}\varepsilon n\right)$ 2. $n(\varepsilon)\Big|_{\varepsilon=J+0} \to 0$

Решение кинетического уравнения позволяет определить нормированный на единицу энергетический спектр электронов: $n(\varepsilon) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \langle \varepsilon \rangle^{-\frac{3}{2}} \varepsilon^{1/2} \cdot \exp\left(-\frac{\varepsilon}{\langle \varepsilon \rangle}\right),$

где $\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} k_b T + \left(\frac{2 \cdot m}{A} \cdot \sum_{j=1}^{4} \frac{v_e \cdot \sigma_{vj} \cdot N_j}{M_j} \right)^{-1}$, то есть средняя энергия электронов складывается из средней энергии тяжелых частиц и дополнительной энергии, связанной с нагревом

средней энергии тяжелых частиц и дополнительной энергии, связанной с нагревом электронов лазерным полем и полем дуги по обратно-тормозному механизму.

Из уравнения ионного баланса $\frac{dN_{Fe^{*}}}{dt} = \sigma_{trFe} \cdot v(\varepsilon = J_{Fe}) \cdot N_{Fe^{0}} \cdot n(\varepsilon \ge J_{Fe}) - \alpha_{Fe^{*}} \cdot N_{Fe^{*}} \cdot N_{e}$, где σ_{trFe} – транспортное сечение рассеяния электронов на нейтральных атомах железа; $v(\varepsilon = J_{Fe})$ – скорость электронов, соответствующая кинетической энергии ε , равной потенциалу ионизации железа J_{Fe} ; $n(\varepsilon \ge J_{Fe}) = \int_{J_{Fe}}^{\infty} (N_{Fe^{*}} + N_{He^{*}}) \cdot n(\varepsilon) \cdot d\varepsilon$ – концентрация электронов, способных ионизовать атом железа (с энергией $\varepsilon \ge J_{Fe}$); $\alpha_{Fe^{*}}$ – коэффициент рекомбинации ионов железа; можно найти концентрацию ионов железа: $N_{Fe^{*}} = \frac{\sigma_{trFe} \cdot v(\varepsilon = J_{Fe}) \cdot n(\varepsilon \ge J_{Fe}) \cdot N_{Fe}}{\alpha_{Fe^{*}} \cdot N_{e} + \sigma_{trFe} \cdot v(\varepsilon = J_{Fe}) \cdot n(\varepsilon \ge J_{Fe})}$ и, аналогичным образом, концентрацию ионов

гелия. Учет электронейтральности плазмы позволяет определить концентрацию свободных электронов $N_e = N_{Fe^+} + N_{He^+}$. После ряда преобразований, полагая, что ионизованы, в

основном, атомы железа, получаем:
$$N_e = \frac{2C\rho}{\sqrt{\pi}M_{Fe}} \cdot \frac{v_{\infty}}{N_{\omega}\alpha_{Fe}} \cdot \frac{J_{Fe}}{\langle \varepsilon \rangle} \exp\left(-\frac{J_{Fe}}{\langle \varepsilon \rangle}\right)$$
, где С –

концентрация паров железа, ρ – плотность паров железа (пространственные распределения С и ρ определяются из решения газодинамической задачи о истечении горячих паров металла в холодный окружающий газ). Выражение для общего числа свободных электронов позволяет вычислить степень ионизации плазмы, ее электропроводность $\sigma = \frac{e^2}{m \cdot v_t} \cdot N_e$ и

коэффициент поглощения лазерного излучения $\mu = \frac{4 \cdot \pi \cdot N_e \cdot e^2}{m \cdot c} \frac{v_t}{\overline{\sigma}^2 + v_t^2}$, а также их

зависимость от технологических параметров сварочного лазерно-дугового процесса.

Совместное решение уравнений кинетики плазмы комбинированного разряда и газовой динамики плазменного факела позволило получить аналитическую самосогласованную математическую модель лазерно-дуговой плазмы, с помощью которой можно определить основные характеристики плазменного факела и его влияния на распределение теплового источника на поверхности изделия при гибридной лазерно-дуговой сварке.

Предсказывая формирование узкого проводящего канала у поверхности образца, полученные результаты позволяют объяснить и описать количественно повышение концентрации энергетического вклада дуги, которое наблюдается экспериментально при гибридном лазерно-дуговом воздействии на материалы.